

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-11-18-011320-a - bd605cb1578a4cfb8174a24928bdc5ef

1. Найменування плану: ДК 021:2015: 42940000-7 — Машини для термічної обробки матеріалів (Лабораторна трубчаста піч 1200 °C High Temperature Tube Furnace TOB-G1200-60-III або еквівалент) (42942200-3 — Вакуумні печі)
2. Сума: 960 000.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 18.11.2025 13:24

Інформація про замовника

5. Найменування: Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 05416952
7. Місцезнаходження: 03028, Україна, м. Київ, Київ, Проспект Науки будинок 41
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Лабораторна трубчаста піч 1200 °C High Temperature Tube Furnace TOB-G1200-60-III або еквівалент
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК 021:2015: 42940000-7 Машини для термічної обробки матеріалів
11. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 960 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України	Інші джерела (Спецфонд)	960 000.00 UAH

- 13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями
- 14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Листопад 2025